

ELEMCACorporate • Services Labo





Laboratoire privé & indépendant

Prestations de tests, analyses & expertise

Notre mission

Vous aider à améliorer la qualité & la fiabilité de vos produits

Vos technologies



ElectroniquesCartes & composants



Mécaniques Matériaux & fabrication additive

Identité



SAS, création **2003 1,6M€** 2022 > 80% Clients industriels



2 sites labo ELEMCA (Ramonville) labo commun CNES-ELEMCA



18 salariés 7 ingé./PhD + 7 tech./opé. 4 Ventes / Admin / Qualité

© ELEMCA



Nos références Filière électronique







Fabrication de composants microélectroniques: MEMS, capteurs, passifs, discrets

















Assemblage électronique (EMS)





















Systèmes et équipements : aéronautique, spatial, défense, transport, énergie, télécom

































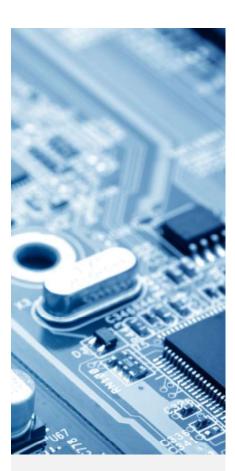






Vos technologies





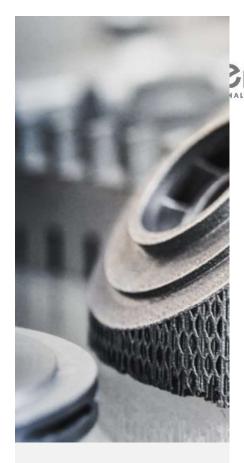
Cartes électroniques

PCBA, PCB Connecteurs



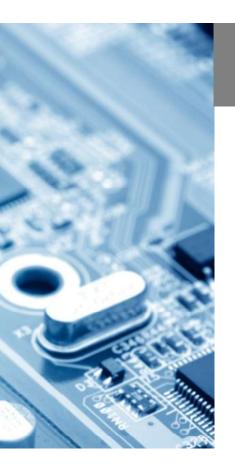
Composants & microélectronique

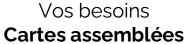
Capteurs, MEMS Passifs, discrets



Pièces & fabrication additive

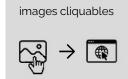
Métaux, céramiques, polymères ALM







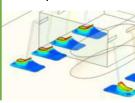




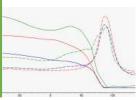


FIABILISER MES CHOIX DE CONCEPTION ELECTRONIQUE:

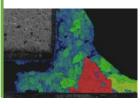
Simuler mes zones à risque : **dissipation thermique** ou **contraintes mécaniques** élevées



Choisir le **matériau** adapté en fonction de ses **propriétés** (dilatation, dureté, dégazage)

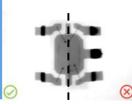


Identifier les phénomènes de **vieillissement métallurgique** de mes **joints brasés** (RoHS, SnPb)



CONTRÔLER LA CONFORMITÉ DE MES CIRCUITS IMPRIMES ET COMPOSANTS :

Valider l'**authenticité** de **composants** issus d'une source douteuse



Qualifier la **qualité** de **fabrication** de mes **circuits imprimés assemblés** ou **nus**



Vérifier la tenue de mes produits face à des **environnements sévères**

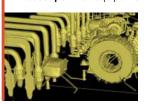


COMPRENDRE L'ORIGINE DE PANNES:

Identifier la **signature électrique** de mon défaut



Localiser mon défaut, sans détruire ni découper mon équipement



Accéder à mon défaut et le **caractériser** pour en **expliquer l'origine**



© ELEMCA



Équipements techniques



Labo ELEMCA + plateau commun CNES-ELEMCA



CND & localisation de défauts

RX: radiographie X (2D), tomographie X (3D), laminographie Thermographie IR synchrone (LIT) PHEMOS: OBIRCH, microscopie confocale IR Microscopie acoustique (CSAM)*

Préparation d'échantillon

FIB plasma Xénon, FIB Gallium Attaques acides, Laser*, micro-fraisage Polissage parallèle et transverse (microsection enrobée ou sur puce nue) Découpe (tronçonneuse, scie à fil)

Imagerie optique, électronique & analyse de surfaces

TEM*, STEM + détecteur EDX
MEB (modes : FEG, faible vide, BSE, ASB) + détecteurs EDX, EBSD
Binoculaires, microscopes optiques
Profilométrie optique (confocale, interférométrie)
AFM – microscope à force atomique

Analyses chimiques

Détecteurs EDX (sur MEB + TEM) Fluorescence X (XRF) SIMS (TOF / D)*, XPS*, Auger* Spectrométrie IR (FT-IR)

Analyses métallurgiques / microstructurales

Détecteur EBSD (sur MEB) Révélation + inspection optique

Caractérisation thermique [-150°C; +500°C]

Dilatométrie / TMA [Max + 950°C]
DMA: évolution de la viscoélasticité selon la température
DSC: température de transition vitreuse / Tg
ATG: températures de dégradation des polymères
Dégazage TML/CVCM/RML

Tests électriques : wafer-level, composants, cartes

Testeur de composants : passifs, actifs, puissance Amplificateur à détection synchrone / LIA (DC-200MHz) Analyseurs paramétriques, LCRmètres (DC-1GHz) Centrale d'acquisition de données

Evaluation package électronique

Arrachement de fils, cisaillement de billes ou de puces Herméticité fines et larges fuites Mouillabilité*

Caractérisation mécanique

Nanoindentation (Berkovich), microdureté Vickers Machines de traction universelle [-80°C; + 250°C] + extensométrie sans contact

Essais / vieillissement accéléré

Vide thermique [-180°C; +200°C] vide partiel ou secondaire <10-5 mbar Climatique [+ 95°C / 95%HR]
Cyclage thermique [-180°C; + 300°C]
+ polarisation [DC-1GHz]
Chocs* / vibrations*

^{*} Prestations sous-traitées auprès de nos partenaires



FONCTIONNALITÉS 100% **GRATUITES**





Partage d'écran technique **Tous voulez collaborer en temps réel** avec nos experts Métiers ELEMCA?

plateforme visio ELEMCA sécurisée

→ visualisation de l'écran technique ELEMCA (flux vidéo)

+ dialogue technique (flux audio)

yous suivez nos observations en direct et copilotez vos investigations

🔬 100% du pôle Microscopie Electronique (MEB, STEM, TEM)



Votre labo à distance





© Vous voulez **accéder instantanément à vos résultats** de mesure ?

la création de votre répertoire Client sécurisé

→ sauvegarde des données à chaque observation / mesure



🔬 à la demande + 100% des campagnes de vérifications sur critères ECSS





Étapes majeures



Liste des <u>équipements Labo</u> (ELEMCA + CNES)

Mise en place **COFRAC** (microscopes optiques ELEMCA)



Pourquoi travailler avec ELEMCA?





Réactivité

Devis **~24-48h**Rapport **~1-2 semaines**



Expertise

« Réponse du rapport à vos interrogations ? »



Indépendance

Pure player Labo Capital: fondateur + direction



Nos clients témoignent





Merci pour l'expertise, je vous félicite. Nous avons enfin identifié la **cause racine** et ceci grâce à votre **expertise**, votre professionnalisme et votre collaboration.

TELEDYNE ezv Everywhereyoulook Excellente réactivité, de la proposition commerciale au rapport d'analyses. Très bonne qualité des analyses, clarté et qualité de la rédaction du rapport.

La satisfaction est au rendez-vous. L'**écoute est bonne**, la qualité rédactionnelle également. Le **niveau d'expertise** se voit dans les échanges et les rapports.

Merci encore pour le **sérieux** et la **rigueur** dont vous avez fait preuve pour la bonne réalisation de nos essais. Je tenais à vous féliciter et vous assurer que nous sommes ravis de collaborer avec vous.